

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modułu	Z-LOGN1-0149
Nazwa modułu	Ochrona własności intelektualnej
Nazwa modułu w języku angielskim	Protection of intellectual property
Obowiązuje od roku akademickiego	2012/2013

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	Logistyka
Poziom kształcenia	I stopień
Profil studiów	Ogólnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów	Niestacjonarne
Specjalność	Wszystkie
Jednostka prowadząca moduł	Katedra Inżynierii Produkcji
Koordynator modułu	mgr Beata Jaworska
Zatwierdził:	

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	Przedmiot wspólny dla kierunku
Status modułu	Obowiązkowy
Język prowadzenia zajęć	polski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr	Semestr VII
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim	Semestr zimowy
Wymagania wstępne	Brak wymagań
Egzamin	Nie
Liczba punktów ECTS	1

Forma prowadzenia zajęć	wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	Inne
w semestrze	15				

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Cel modułu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, ponadto z zagadnieniami zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symbol efektu	Efekty kształcenia	Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne)	odniesienie do efektów kierunkowych	odniesienie do efektów obszarowych
W_01	Ma wiedzę nt. źródeł i struktury prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować i dokonać interpretacji podstawowych norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	w	K_W06	T1A_W08 T1A_W10 S1A_W07 S1A_W10
W_02	Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej. Rozumie znaczenie rozwiązań tej gałęzi prawa dla współczesnej gospodarki.	w	K_W06	T1A_W08 T1A_W10 S1A_W07 S1A_W10
U_01	Wykazuje umiejętność stosowania przepisów prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych. Docenia wartość innowacyjnych rozwiązań; umie ubiegać się o ochronę patentową.	w	K_U11	T1A_U01 SA1_U03
U_02	Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych; potrafi integrować uzyskane w ten sposób informacje i poprawnie je interpretować.	w	K_U01	T1A_U01
K_01	Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz jej praktycznego wykorzystania w innowacyjnej gospodarce.	w	K_K01	T1A_K01 S1A_K01 S1A_K06
K_02	Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz postępować etycznie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.	w	K_K03	T1A_K03 T1A_K04 S1A_K02

Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr wykładu	Treści kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1.	Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym <ul style="list-style-type: none"> • Struktura wewnętrzna • Odrębność od innych gałęzi prawa • Modele ochrony dóbr intelektualnych • Funkcje prawa własności intelektualnej • Źródła prawa własności intelektualnej 	W_01 W_02
2.	Prawo autorskie i prawa pokrewne <ul style="list-style-type: none"> • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego • Wyłączenia spod ochrony • Autorskie prawa majątkowe i osobiste • Rodzaje praw pokrewnych 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02

3.	Ochrona praw autorskich <ul style="list-style-type: none"> • Dozwolony użytek utworów • Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych • Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych • Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
4.	Plagiat i zagadnienia szczegółowe związane z prawem autorskim <ul style="list-style-type: none"> • Istota plagiatu • Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu • Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu • Ochrona wizerunku • Ochrona programów komputerowych 	W_01 W_02 U_01 U_02 K_01 K_02
5.	Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Patentowy RP – zadania, struktura • Przedmioty ochrony • Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej • Procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce • Treść patentu oraz treść prawa ochronnego na wzór użytkowy 	W_01 W_02 U_01 K_01 K_02
6.	Prawo wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych <ul style="list-style-type: none"> • Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego i TUS • Procedura rejestracji wzoru przemysłowego i TUS w Polsce • Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i TUS 	W_01 W_02 U_01 K_01 K_02
7.	Prawo oznaczeń odróżniających <ul style="list-style-type: none"> • Pojęcie, funkcje i rodzaje znaków towarowych • Prawo ochronne na znak towarowy – sposób nabycia, treść • Ochrona oznaczeń geograficznych 	W_01 W_02 U_01 K_01 K_02
8.	Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji <ul style="list-style-type: none"> • Tajemnica handlowa • Czynny nieuczciwej konkurencji • Nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania nim 	W_02 U_01 K_01 K_02

Metody sprawdzania efektów kształcenia

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)
W_01	Kolokwium zaliczeniowe
W_02	Kolokwium zaliczeniowe
U_01	Kolokwium zaliczeniowe
U_02	Projekt grupowy, w ramach którego studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe
K_01	Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych i konsultacji projektowych
K_02	Projekt grupowy, w ramach którego studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia problemowe

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS		
	Rodzaj aktywności	obciążenie studenta
1	Udział w wykładach	15 h
2	Udział w ćwiczeniach	
3	Udział w laboratoriach	
4	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)	3 h
5	Udział w zajęciach projektowych	
6	Konsultacje projektowe	
7	Udział w egzaminie	
8		
9	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	18 h <i>(suma)</i>
10	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	0,7 ECTS
11	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów	5 h
12	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń	
13	Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów	3 h
14	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów	
15	Wykonanie sprawozdań	
15	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium	
17	Wykonanie projektu lub dokumentacji	2 h
18	Przygotowanie do egzaminu	
19		
20	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta	10 h <i>(suma)</i>
21	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy <i>(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)</i>	0,3 ECTS
22	Sumaryczne obciążenie pracą studenta	28 godz.
23	Punkty ECTS za moduł <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	1 ECTS
24	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym <i>Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi</i>	3+3+2 = 8 h
25	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	0,3 ECTS

E. LITERATURA

Wykaz literatury	<ol style="list-style-type: none">1. Adamczak A., du Vall M. (red.), <i>Ochrona własności intelektualnej</i>, wyd. UOTT UW, Warszawa 20102. Barta J., Markiewicz R., <i>Prawo autorskie</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 20083. Czajka D., <i>Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne</i>, wyd. EWSPiA Warszawa 20104. du Vall M., <i>Prawo patentowe</i>, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 20085. Promińska U. <i>Prawo własności przemysłowej</i>, wyd. Diffin, Warszawa 20056. Sieńczyło-Chlabcz J. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej</i>, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	7. Załucki M. (red.), <i>Prawo własności intelektualnej. Repetytorium</i> , wyd. Difin, Warszawa 2010
Witryna WWW modułu/przedmiotu	